OPTICS MEASUREMENT AND CORRECTION IN J-PARC MR

Susumu Igarashi ^{#,A)}, Hiroyuki Harada^{B)}, Shuichiro Hatakeyama^{B)}, Tadashi Koseki^{A)}, Masashi Shirakata^{A)}, Junpei Takano^{A)}, Fumihiko Tamura^{B)}, Takeshi Toyama^{A)}

^{A)} High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

^{B)} Japan Atomic Energy Agency

2-4 Shirakatashirame, Tokai, Naka, Ibaraki, 319-1195

Abstract

Optics parameters have been measured and corrected for the main ring (MR) of the Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC). The betatron oscillations with intentional injection errors have been measured at all available beam position monitors for the betatron amplitude function (β). The closed orbit distortions have been measured for certain momentum shifts for the dispersion function (η). The measured optics have modulation of about 12% in root mean square (rms) and the modulation has a three-fold symmetry. Correction factors for the magnetic field settings of the 11 families of the quadrupole magnets were fitted to reproduce the designed β , η and betatron tune. The rms of β modulation was reduced to be within 5% with the correction. We observed improvement in the beam loss localization.

J-PARC MRにおける光学測定とその補正

1. はじめに

大強度陽子加速器施設(J-PARC)の主リング(MR)は 大強度の陽子を 3 GeV で入射し、30 GeV まで加速 して取り出す加速器で、2011 年 3 月にはパルスあた り 9.2×10¹³ 個の陽子、ビームパワーとして 145 kW のビームをユーザーに供給した。機器の放射化を最 小限にするため、ビームロスの低減とコリメータへ の局在化が重要となっている。ビームロスは主に 3 GeV のときに発生し、平均的なロス粒子数は 2 % 弱で、ロスパワーは 250 W であった。ビームロスを コリメータに局在させるため、コリメータ部を含む MR 全体のベータートロン振幅関数(β)とディス パージョン関数(η)が正しく設定されていることが 必要となる。

今まではステアリング電磁石を使って β の測定を 行っていた^{III}。ステアリング電磁石により 0.2 mrad のキック量を与えたときの閉軌道(COD)を測定し、 ステアリング電磁石とほぼ同じ位置にあるビーム位 置モニター(BPM)での β を算出した。また、rf 周波 数を変えることにより運動量を変え、そのときの CODを測定することにより、 η の測定を行った^[2]。

今回、入射エラーを意図的に作った場合のベー タートロン振動振幅をターンごとに測定することに より、全ての BPM でのβを測定した。ステアリン グ電磁石を使う方法と比較して、個々のステアリン グ電磁石のキック量のばらつきが測定エラーとなる ことを排除できることが利点となる。

今回の測定により、βの変調が 20%以上ある場所 があり、その変調が3回対称となっていることが分 かった。変調の主な要因は11ファミリーの四極電 磁石の設定のずれであると考えられ、その補正を 行った。これらの光学測定とその補正、およびそれ によるビームロスの変化について報告する。

2. β測定

β測定のためにビーム強度を 5×10¹¹ ppb とし、1 バンチ入射した。BPM の測定モードのひとつでター ンごとの位置を測定し¹³、入射直後から 200 ターン までの測定を全ての BPM を使って行った。図1に BPM001 での水平方向ビーム位置の測定結果を示す。 入射セプタム電磁石の電流設定を入射エラーがない 状態から4 A 変え、入射エラーを作り、6 mm 程度 のベータートロン振動が観測できる。MR では六極 電磁石によりクロマティシティの補正を行っている。 六極電磁石による非線形のためか、若干、振幅がダ ンプしている。最初の 40 ターンまでの測定点を sin 関数でフィットし振幅を求めた。





BPM 処理回路は動作不安定となる場合があり、 186 台のうち今回は 3 台の測定ができなかった。測 定できた全ての BPM について同じ解析を行った。

[#] susumu.igarashi@kek.jp

振幅は β の平方根に比例する量であり、設定の β の 平均値が、測定の β の平均値となるようにスケール 値を求めた。図2に水平方向 β の測定値および設定 値を示す。



図2:水平方向ベータートロン振幅関数。光学補正 前(○)、光学補正後(●)、設定値(青線)。

垂直方向の β の測定は、RCS から MR へのビーム 輸送ライン(3-50BT)最下流の垂直方向ステアリング 電磁石の設定を 25 A 変えることにより、入射エ ラーをつくり、入射から 200 ターンのターンごとの 垂直方向のビーム位置を BPM で測定することによ り行った。結果を図3に示す。

Beta Function Measurement with Injection Error $sqrt(\beta_{v})~(m^{1/2})$



図3:垂直方向ベータートロン振幅関数。光学補正 前(○)、光学補正後(●)、設定値(赤線)。

設定値との比較のために測定値と設定値の比を図 4と5に示す。 Beta Function Measurement with Injection Error β_{*} meas/calc



図4:水平方向ベータートロン振幅関数、設定との 比。光学補正前(○)、光学補正後(●)。



図5:垂直方向ベータートロン振幅関数、設定との 比。光学補正前(○)、光学補正後(●)。

垂直方向βは概ね 10%以内で設定と合っている。 水平方向βは 20%を超えて合っていないものがある。 特にコリメータ部で 20%近く変調しているものがあ ること、直線部でβが最大となる場所で 20%近く大 きくなっていることで、ビームロスへの影響が懸念 される。これらの変調には3回対称性が見られる。 つまりβ変調の主な要因は、個々の四極電磁石のず れではなく、四極電磁石のファミリーごとのずれで あることが推測される。

3. η 測定

 η の測定のために、ビーム強度はバンチあたり 2 ×10¹² とし 2 バンチ入射した。入射後 50 ms から 100 ms のあいだに rf 周波数を変え、運動量の変化 ($\Delta p/p$)を作った。 $\Delta p/p$ の設定としては 0, ±0.3, ± 0.5 %の 5 種類について、COD の測定を行った。5 点のデータについてリニアフィットを行い、 η を計 算した(図 6)。



図6: MR 一周でのη測定値。

4. 光学補正

11 ファミリーの四極電磁石の設定のずれを仮定し て、β測定、η測定およびチューン測定の全ての測 定値を再現するような四極電磁石の k 値を光学計算 モデル内で再構築し、設定値との比から補正係数を 求めた(図7)。アーク部のファミリーの補正係数は 小さく、最大でも QFX ファミリーの -0.3 %であり、 ηのずれは小さい。補正係数の最大値は QFP ファミ リーの 2.2 %であった。四極電磁石の磁場の絶対値 のずれを示すものかもしれない。



図7:光学測定をもとに四極電磁石 k 値をパラメー タとして再構築した光学パラメータ(点線)、設計光 学パラメータ(実線)、水平方向測定値(●)、垂直方向 測定値(●)。

この補正後のβの測定結果を図2~5に示す。主 に水平方向βに改善が見られる。水平方向β変調の root mean square (rms)は、補正前の 12.0 %から補正 後に 4.5 %と改善した。垂直方向 β については元々 あまりずれがなかったため、 β 変調の rms は補正前 の 4.3 %から補正後の 4.7 %とほぼ変化なかった。

また、この補正により、直線部のβの最大となる 場所で 20%近く大きかったものが補正された。βの 最大となる場所のひとつ QFP004 では、補正前には、 大きなビームロスが観測されていたが、この補正後 にはビームロスが低減した(図8)。このビームロス の観測には、別の日の補正パラメータが使われてい る。



図8:光学補正前(上)と補正後(下)のビームロス分布 (MRの1/3周、入射直線部とアークA)。#4の位置 でのロスの低減が見られる。

5. まとめ

J-PARC MR において β および η の測定を行った。 入射エラーを故意に作り、ベータートロン振動振幅 を BPM で測定することにより、 β を求めた。 η の 測定は rf 周波数を変えたときの COD の変化を測定 することにより行った。設計光学パラメータと比べ 測定された水平方向の β 変調は rms で 12.0%あり、 その変調には 3 回対称性が見られた。11 ファミリー の四極電磁石の設定のずれを仮定して、k 値の補正 により、光学補正を行った。補正後、水平方向の β 変調は rms で 4.5%と改善した。また、ビームロスの コリメータへの局在化についても改善した。

参考文献

- J. Takano, et al., "ステアリング電磁石を用いた J-PARC MR のβ関数測定", Proceedings of the 6th Particle Accelerator Society Meeting, Naka, Ibaraki, Aug. 5-7, 2009
- [2] J. Takano, et al., "J-PARC MR の Dispersion 測定", Proceedings of the 6th Particle Accelerator Society Meeting, Naka, Ibaraki, Aug. 5-7, 2009
- [3] S. Hatakeyama, et al., "J-PARC MR 横方向の入射エラー及びベータトロンチューンモニターシステム", Proceedings of the 7th Particle Accelerator Society Meeting, Himeji, Hyogo, Aug. 4-6, 2010